

武汉华中数控股份有限公司 关于对外投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资基本情况

2016年6月23日，武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2016年度第四次临时会议审议通过了《关于投资设立武汉智能控制工业技术研究院的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次投资事项后续评估等有关事宜的议案》，同意公司出资2亿元投资设立武汉智能控制工业技术研究院有限公司（以下简称“工研院”），其中，公司以知识产权出资1.5亿元，相关实物资产出资3,000万元，自有资金现金出资2,000万元；提请股东大会授权董事会办理投资设立有关后续评估等事宜。以上议案已经公司2016年度第三次临时股东大会审议通过。

二、对外投资进展情况

2017年4月25日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于无形资产评估作价的议案》，同意将专利权人为公司的《一种推挽逆变电路》、《一种基于无功功率的感应电机转子磁场相位在线校正方法》、《一种并行控制两类工业以太网总线从站设备的数控装置》、《一种多类工业以太网总线集成主站》、《一种基于场及能量泛函优化的刀具轨迹路径生成方法》五项发明专利评估作价1.5亿元用于工研院的无形资产出资，并授权公司经营管理层具体办理后续无形资产出资等相关手续。

根据具有证券业务资格的湖北众联资产评估有限公司出具的众联评报字[2017]第1066号，本次出资的五项发明专利权在2017年2月28日这一基准日所表现的市场价值为15,027.19万元，取整15,027万元。

公司经营管理层将根据董事会的授权办理后续无形资产出资的相关手续。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十六日